



# 優秀ポスター賞

## 小濱 和之殿

発表題目 Cu(Ti)/IGZO接合の接触抵抗値低減および薄膜  
トランジスタ特性と界面微細構造の関係

共同研究者 伊藤 和博 佐野 貴之 生田目 俊秀  
研究者 大井 暁彦

日本金属学会は2015年秋期講演大会のポ  
スターセッションにおいて、貴殿のポス  
ター内容および発表を特に優秀なもの  
と認め、規定により日本金属学会優  
秀ポスター賞を贈る。

2015年9月17日

公益社団法人 日本金属学会会長 福 富 洋 志

